



MJ/GM/N° 218/2023

Asunción, 15 de setiembre de 2023

Señora

Doña ADRIANA ORTIZ SEMIDEI, Presidenta
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes – FONDEC

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de las sesiones del Programa de Cooperación Técnica y Científica, aprobado en el marco de la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica llevado a cabo entre el Ministerio de Justicia de la República del Paraguay (MinJus) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), a llevarse a cabo del 25 al 27 de setiembre de 2023, en las instalaciones del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

El objetivo principal de estas sesiones es introducir herramientas metodológicas, experiencias, mejores prácticas y conocimientos que permitan avanzar en la construcción de una política pública que fortalezca la cultura de la transparencia y acceso a la información en Paraguay, así como compartir la experiencia adquirida por el INAI en la construcción y determinación de resoluciones, criterios y recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

En ese sentido, tengo a bien de invitarlo, en su carácter de Máxima Autoridad de la Institución a su digno cargo, para el Acto de Apertura del evento, a llevarse a cabo el día lunes 25 de setiembre de 2023, a las 09:00, el sito del evento.

Asimismo, tengo a bien de hacer extensiva la invitación para los responsables del Área de Transparencia y Acceso a la Información de la Institución a su digno cargo, para participar de este importante evento de colaboración. Se adjunta a la presente, la agenda de la Visita Cooperación Técnica y el Link de Inscripción a la capacitación: <https://docs.google.com/forms/d/1sy3xYT5CaDOzMGghZB4ocsXH7Yp6yFw6Rv3BYuyl0tY/edit?pli=1>

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para expresar mi más alta y distinguida consideración.-




Angel Barchini
Ministro